BEST AVAILABLE COPY PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-089595

(43)Date of publication of application: 04.04.1989

(51)Int.CI.

H05K 3/46

(21)Application number: 62-247128

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

30.09.1987

(72)Inventor: KIDA AKINARI

FUKUTOMI NAOKI

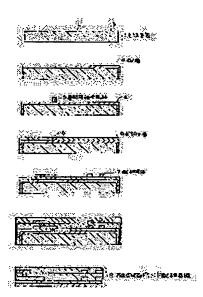
TSUBOMATSU YOSHIAKI

(54) MANUFACTURE OF WIRING BOARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a support substrate to be peeled off easily, making the outer periphery and/or side wall of the support substrate vitreous at least in the surface rough, and the other part smooth, by providing the support substrate with a copper layer, and by forming thereon a multilayer wiring consisting of wiring conductor and insulating resin such as polyimide.

CONSTITUTION: The side wall and the substrate end of a glass substrate 1 having a smooth surface 2 are made rough 3 with a rotary whetstone. Next, a copper layer 4 is formed on the surface of the glass substrate and on the side wall. A resist layer is formed on the surface of the copper layer 4 and turned into a resist pattern by exposure and development, and a part free of resist is plated with copper; then, the resist is peeled off to form an interlayer connection metal column 5. After a polyimide layer 6 is provided, the polyimide is flattened to allow the interlayer connection metal column 5 to be exposed, resulting in formation of wiring conductor 7. Such steps are repeated required times to allow



a multilayer structure. Then, a part finally forming the product is peeled off from the glass substrate, thus obtaining a multilayer wiring board 8.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-89595

@Int_Cl_4

織別記号

庁内整理番号

3公開 昭和64年(1989)4月4日

H 05 K 3/46 G-7342-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 配線板の製造法

> の特 類 昭62-247128

日本 願 昭62(1987)9月30日

切発 明 者 H 明 成 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 木

館研究所内

加発 明 者 福 直 茨城県筑波郡筑波町和台48番地 日立化成工業株式会社筑

波開発研究所内

個雜 明 者 自 明 茨城県筑波郡筑波町和台48番地 日立化成工業株式会社筑

波開発研究所内

砂出 願 人 日立化成工業株式会社 70代理

弁理士 廣瀬

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

1. 発明の名称

配線板の整造法

2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも表面がガラス質である保持基礎 上の外周部及び/又は側盤面を粗面に、他の部 分は平滑面に構成し、保持基板上に、網層を設 け、その上に配譲退体と絶縁樹脂より成る多層 配線を形成し、保持基板を削離して得られる多 層配線基板と他の配線基板とを積落一体化し、 更に必要な回路形成加工を行うことを特徴とす る配額板の製造法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分割)

本発明は配根板、特にチップオンボード化に適 した高密度配練板の製造法に関する。

【健安の技術】

LS1チップの高集積化、高速化に伴ない配線 版にも高密度配線や低調電率化等の要求が強く現 われている。特に最近ではチップーチップ間の配

練長を短縮する目的で裸のチップを直接蒸捩に路 歌するチップオンボード化が望まれている。安備 で、量産性の高いプラスチックス製でのチップオ ンポード化に通した配線板の製造法としては、 S US板等の保持基板上に開層を設け、その上に起 納導体とポリイミド等の耐熱樹脂よりなる多層配 線を形成した後、保持基板を剝離して得られる多 層配線基板と他の一般の積層板を基板した配線板 基板とも積層一体化した後、必要な回路形成加工 を行う方法がある。

この方法によれば、真空髙着やスパッタで必要 となる真空下(塊圧下)において材料(積層板) からの放出ガスがないため、配線単体を容易に形 成でき、高密度な配輪板が製造できる。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、この配額板の製造法において、次の間 題点がある。保持基板にSUS板を使用し、この 表面に網層を設け、この上に必要な配線を成形し、 ポリイミド樹脂を塗布、硬化する工程において、 「ポリイミド樹) 即の硬化温度が通常300~400

特開昭64-89595 (2)

でであるため、SUS版上の期がポリイミド硬化 時に熱放散し、SUS版と網の密着力が高くなる。 このため多層配級形成後、SUS板と網層界面を 容易に分離できないことがあった。

本発明は、保持基板上に網層を設け、その上に配線球体とボリイミド等の耐熱樹脂よりなる多層 配線を形成した後、容易に保持基板を創贈することができる配線板の製造法を提供するものである。 (問題点を解決するための手段)

本発明は、少なくとも表面がガラス質である保 特益版の外間部及び/又は何望面を超面に、他の 部分は平滑面に構成し、保持基板上に、網層を設 け、その上に配線準体とポリイミド等の認縁樹脂 より成る多層配線を形成した後、保持基板を制態 して得られる多層配線器板と他の配線基板とを積 層一体化した後、必要な回路形成加工を行うもの である。

少なくとも表面ガラス質である保持基板として は、ガラス基板、ガラス質を表面に形成した基板 がある。

ンドブラスト処理を行う方法がある。 物理的手法 には所望部分以外にレジストを形成し、ファ素系 ガスあるいは塩素系ガスによるイオンエッチング 法がある。 化学的手法には所望部分以外にレジス トを形成し、ファ放等によるウエットエッチング を行う方法がある。

以下図面に基いて本発明の一実施例について税明する。

第1 関において、平滑面 2 を有するガラス基板 1 の剣璧および最終的に製品とならない基板端部 (外周部) に回転砥石で凸凹間 3 を形成する。

次にガラス基板表面および倒型に真空抵抗過熱 感着法、電子ビーム蒸着法、スパッタ法、無電解 めっき技等により第2図のように、調配4を形成 する。この際必要であれば、電気調めっきを併用 してもよい。次に調磨4の表面に感光性レジスト フィルムをラミネートする方法又は液状の感光性 レジストを塗布後、乾燥することにより、レジ スト層を形成し、露光、現像することによりいは ストパターンを形成し、電気調めっきあるいは無

ガラス質を裏面に形成した苔板としては、鉄、 鉄合金、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、 網合金、ニッケル、ニッケル合金、クロム、クロ ム合金、セラミックス等の苔板表面に、ソーダ石 灰ガラス、鉛アルカリガラス、硼酸建酸ガラス、 パリウム珪酸ガラス、アルミナ珪酸ガラス、 9 6 %建酸ガラス、石英ガラスをコーティングしたも のが使用できる。

ガラス基板または、保持基板上に形成するガラス質の表面平滑性は、通常のガラス製造工程に使用されているフロート協やフェージョン法で達成される。また保持基板の外周部及び/又は研盟面の相面(凸凹形状)は機械的、物理的、化学的の分とで達成される。機械的手法には所望の部分のみをサンドペーパーや固転低石で研磨する方法あるいは所製部分以外に保護フィルムを貼り付け、サ

電解網めっきでレジストがない部分に網めっきを 形成し、レジスト剝離して、第3回5のような層 間接続用金属柱を形成する。ついで液状ポリイミ ドを塗布後硬化する方法又はBステージポリイミ ドフィルムをラミネート後硬化する方法により リイミド層6を設けた後、ポリイミドを機械的、 物理的、化学的に平坦化し、層間接続金属柱5を 第4回のように要面に露出させる。 次に第5回 1に示すような配帳運体を形成する。形成法としては

① ポリイミド層および露出した層間接続金属 往裏面に真空抵抗加熱落着法。電子ビーム患者法。 スパッタ法、無電解めっき法、あるいはこれらと 電気めっき法との併用で配線事体を堆積し、その 後配線となる箇所にレジストパターンを設けて不 要な導体をエッチングする方法、あるいは

② ポリイミド層および露出した層間接続金属 住表面に真空抵抗加熱療者法。電子ビーム素者法。 スパッタ法、無電解めっき法等により配線導体を 唯積し、その後配線とならない箇所にレジストパ

特開昭 64-89595 (3)

ターンを設けて、無電解めっき又は電気めっきで 配線導体を厚付けした後、レジストを別離して不 要部分の導体をエッチングする方法がある。

プリプレグ9には、ガラス市、ケブラー市、クォーツ市にポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂を含慢させ、Bステージ状態まで硬化させたものを使用することができる。また、B

金を順次、あるいは頃はんだを順次、あるいはは んだを無電解めっきまたは電気めっきで単模し、 レジスト削離後、不要の絹めっき層をエッチング する方法を用いてもよい。

(発明の効果)

本発明に於ては保持基板にガラス基板あるいは 表面がガラス質で形成された基板を用いるため。 300~400での高温熱処理を行っても保持基 板上に形成した調が、ガラス中へ拡散せず、ガラ スと網の速度な密着性が製造工程中保持され、保 持基板上に形成した多層配線基板を容易に刺離す ることができる。

更に、保持基板として、ガラス質基板のみであると、多種配線形成時、特にポリイミド等の逸縁 樹脂を硬化する際、表面平滑左ガラス質基板と調 の密着力が低いため、樹脂の硬化収縮応力等で、 調度がガラス基板端部から刻れ、後工程に使用で きない傾向があるが、本発明に於ては、表面が平 潜でかつガラス質である保持基板の最終的に製品 とならない保持芸板側壁や保持芸板外周部が組面

また、スルーホール11を形成した後、スルーホール内と種層体表面に無電解めっきまたは無電解めっきと電気めっきの併用で類めっき層を形成した後、最終的に事体を必要としない箇所にレジストパターンを形成し、レジストパターンがない部分に綱、ニッケル、金を関次あるいはニッケル、

(凸凹形状) を有しているため、その上に形成される網順との接触面積増大やアンカー効果により患者力が増大しこのため、多層配線形成中でのボリィミドの硬化収縮応力等による、保持基板端部からの網層の剝離はなくなる。多層配線形成後は、保持基板表面が平滑である部分、例えば最終的に製品となる部分の網層を含む多層基板を外形カッティングすれば、容易に保持基板より多層基板を剝離することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第9図は本発明による配線板の製造工程を示す断面図である。

符号の説明

- 1:ガラス基板
- 2:平滑面
- 3:凸凹面(粗面)
- 4:50 16
- 5 : 層間接続金属柱
- 6:ポリイミド
- 7:配链導体

特開昭 64-89595 (4)

8:片面網箱ポリイミド多層配線器板

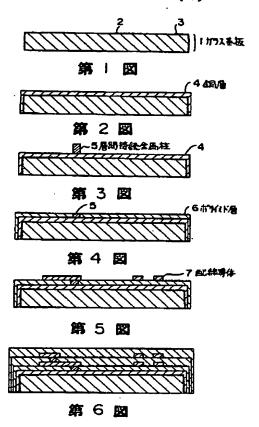
9:プリアレグ

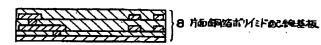
10:スルーホールめっき

11:スルーホール

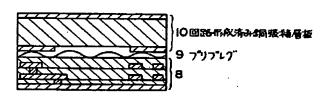
代理人 弁理士 廣 逝



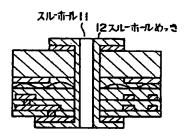




第7四



第 8 図



第9図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.